PAT-NO:

JP361090584A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61090584 A

TITLE:

PROJECTION-TYPE DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

May 8, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIMURO, MASAMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONY CORP

N/A

APPL-NO:

JP59211843

APPL-DATE: October 9, 1984

INT-CL (IPC): H04N005/74, G02F001/03, H04N009/31

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the utilization factor of light from a light source by converting one polarizing surface among an S polarizing component L∫ and P polarizing component LP, both of which are obtained from a polarizing beam splitter, into the other polarizing surface with the use of a &lambda:/2 optical phase plate and setting their synthetic light beams to the illumination light of a light valve.

CONSTITUTION: A total reflection prism 18 is disposed at the side where the P polarizing component of the polarizing beam splitter 7 is obtained through the reflection. The P polarizing component LP is reflected orthogonally against the total reflection prism 18 and projected in the same direction as the S polarizing component LS obtained by passing through the polarizing beam splitter 7. Light paths of the S polarizing component LS obtained in such a way and the S polarizing component LS* converted by the λ/2 optical phase plate 19 are changed in each optical path, and synthesized so as to coincide at the prescribed position P<SB>0</SB>. The synthetic light of the S polarizing components LS and LS* is made flux having a narrow band-like flattening section extending in the horizontal direction with the aid of a semicylindrical lens 8, and supplied to a line right valve 10 as illumination light.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

⑫公開特許公報(A) 昭61-90584

Mint Cl.4 5/74 H 04 N

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和61年(1986)5月8日

G 02 F 1/03 H 04 N 9/31

7245-5C D-7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁) 8321-5C

母発明の名称

投射型ディスプレイ装置

顧 昭59-211843 ②特

昭59(1984)10月9日 多出 頭

@発 明 者 氷 美

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

ソニー株式会社 願 砂出

東京都品川区北品川6丁目7番35号

外1名 30代 理 人 弁理士 伊藤 貞

室

投射型アイスプレイ装置 発明の名称 停許請求の範囲

ライトペルプを使用した投射型デイスプレイ装 置において、光源からの光を偏光ピームスプリク タに供給して第1の8備光成分及び第1のP 偏光 成分を得ると共に、上記第1の8個光成分または 第1のP個光成分を分光学位相板により第2のP 偏光成分せたは第2の8個光成分に変換し、上記 第1及び第2の8個光成分の合成光または上記第 1 及び第 2 の P 個光成分の合成光を上記ライトペ ルナの照明光とすることを特徴とする投射型アイ スプレイ装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ライトパルプを使用した投射型デイ スプレイ装置に関する。

〔従来の技術〕

投射型ディスプレイ装置として、第6 図に示す よりにラインライトペルプを使用した装置が提案。 されている。

同図に⇒いて、(1)は光振で発光部(2)及び反射器 (3)を有している。発光部(2)には、例えばキセノン アークランプが用いられ、また反射器(3)は可視光 を反射し、熱線を通過せしめるものとされる。

١.

光源(1)からの光は、熱線を反射し、可視光を通 過させる熱線反射板(4)を通過してコンデンサレン メ(5)に供給され、平行光束とされる。 このコンテ ンサレンス(5)からの光は、絞り板(6)を通過して偏 光子を構成する個光ピームスプリック(7)に供給さ れ、所定の偏光面を有する偏光、即ち8個光Lsの みが通過して待られる。との偏光ピームスプリツ ょ(7) からの傷 先は、 カマポコ形 レンズ(8) に供給さ れ、水平方向に伸びる細帯状の偏光断面を有した 光束とされた後、透明支持板(9)に支持されたライ ンライトペルナ(4) に照明光として供給される。こ のラインライトパルプ似は、例えば PLZT 電気光学 セラミック材よりなり、 512 光弁で形成され、カ マポコ形レンス(8)より供給される細帯状の偏平断 面の光束に対して各光弁部分で夫々所定角度だけ 個光面が回転させられる。

このラインライトペルプロで所定角度がけ個光面が回転させられた光は、縮小レンズはを通過し、垂直方向に偏向走査せしめる可動ミラー的で光路変更された後、フィールドレンズはを通過して検光子を構成する個光ピームスプリッタはに供給され、上述ラインライトペルプロにおける個光面の回転角度に対応した量だけ通過させられる。

この偏光ピームスプリッタ(4)からの光は、投射 レンズ(5)でスクリーン(図示せず)に投射される。

また、第6図において、傾は制御回路部で、その入力増子(16a)には映像信号 8vが供給される。そして、タインライトペルア(4)の 512 光弁は、映像信号 8v の各水平期間内の 512 点のサンプル信号では次駆動され、夫々の光弁部分がその信号内容に応じた角度だけの偏先面の回転を生ぜしめるように、映像信号 8v の水平周期に同期して調御される。また、ミラー駆動部切が制御され、可動ミラー(4)が映像信号 8v の垂直周期に同期して偏向定差動作を行なりよりにされる。

ペルプの風明光とするものである。

[作用]

個先ピームスプリッタより得られる8個光成分 Le 及びP個光成分 Le の双方とも原明光として利用されるので、光源からの光の利用率が改善される。

〔突旋例.〕

以下、第1 図を参照しなから本発明の一実施例 について説明しよう。本例は、第6 図に示すよう なますとライトペルプを使用したデイスプレイ装 健に適用した例である。 この第1 図において第6 図と対応する部分には同一符号を付し、その詳細 説明は省略する。

以上の構成から、この第 6 図に示すデイスプレ イ装置によれば、スクリーン上に映像信号Sv によ る画像を得ることができる。

[発明が解決しよりとする問題点]

この第6図に示すアイスプレイ装置においては、 光源(1)からの光のうち、個光ピームスプリッタ(7) を通過して得られる8個光成分 La のみ限明光として利用され、元源(1)からの光のうち8 個光成分 La と直交する個光面を有するP 個光成分 La は個光ピームスプリッタ(7)で反射され、展明光として利用されていない。従つて、この第6図に示すアイスプレイ装置によれば、光源(1)からの光の利用率が50 8以下と少ない欠点があつた。

でとて、本発明は光源からの光の利用率の改善 を図るものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は上述問題点を解決するため、個光ピームスプリッタより得られる B 個光成分 La 及び P 個先成分 La で D の一方の個光面を 2 光学位相収を用いて他方の個光面に変換し、これらの合成光をライト

また、ラインライトペルプ四は、 所定位置Poより手前れ配され、 さらに、 とのラインライトペルプロの手前にカマポコ形レンズ (8) が配される。 そして、 8 個光成分 La 及び La の合成光は、 カマポコ形レンズ (8) で水平方向に伸びる細帯状の 偏平断面を有した光束とされて、 ラインライトペルプロに 服明光として供給される。

また、本発明には直接関係しないが、本例において、制御国路部的は、例えば、第2図に示すように構成される。この第2図にかいて、第1図と

人名英格兰人姓氏拉姆语名

See Notice Dept. Stripped to the control of the con

対応する部分には同一符号を付して示している。

第2図に歩いて、入力端子 (16a) に供給される映像信号 8v は映像増幅回路 20 を介して同期分離回路 20 に供給される。との同期分離回路 20 に供給される。との同期分離回路 20 に供給される。との偏向制御回路 20 により ミラー 駆動部 30 が制御され、可動ミラー(2)(第6図参照)が映像信号 8v の垂直周期に同期して偏向走査動作を行なりようにされる。

また、同期分離回路はより得られる水平同期信号 PB は発振器はに基準信号として供給され、この発振器はより例えば 1024 fm(fm は水平周波数)の周波数信号が得られ、これがサンプルペルス発生器はには64の出力増子 O1, O2, … O44 が設けられ、これら夫々の出力増子 O1, O2, … O44 が設けられ、これら夫々の出力増子 O1, O2, …, O44 より、1 水平期間 (1H) を64 期間に分割した夫々の終りのタイミングのサンプルペルス 8P1, 8P2, …, SP44 (第3図 B に図示)が得られる。尚、第3図 A は水平同期信号 PB を示している。

の光弁の信号電極に供給される。

また、サンプルペルス発生器例の出力煤子 Oi に得られるサンプルペルス SPi は、 PET Ti , Ta, … , Ta のゲートに供給され、 これら FET Ti , Ta, … , Ta はこのサンプルペルス SPi のタイミングで オンとされる。また、出力増子 Oa に得られるサン プルペルス SPi は、 FET To , Tio , … , Tio は このサンプルペルス SPi のタイミングでオンとされ、以下同様に、出力増子 Oa , O4 , … , O44 に得られるサンプルペルス SPi , SP4 , … , SP44 は、 失々8 個単位の FET のゲートに供給され、 8 個単位の FET は失々サンプルペルス SP2 , SP4 , … , SP44 のタイミングでオンとされる。

従つて、ラインライトペルプのの光弁 \mathcal{L}_1 、 \mathcal{L}_2 、… 、 \mathcal{L}_4 の信号電極には、 FET T_1 、 T_2 、… 、 T_4 を 失々介して映像 信号 S_V の各水平期間信号のうち、水平阿期信号 P_R からサンプルペルス SP_1 までの $\frac{1}{64}$ 水平期間 $(\frac{1}{64}$ H) に含まれる S_1 の のサンプル 信号 S_1 、 S_2 、… 、 S_4 が供給される。 また、ラインラ

また、第2図において、映像増幅回路図より得 られる映像信号Svは、r補正回路切、時間調整用 の遅延回路図を介して遅延線図に供給される。と の遅延線内には8個のタップ Pi , Pa , … , Pa が が待られると共化、タップ Pr , Pe , …, Pi には 順次 1 2 水平期間 (1 2 H) ナつ前の信号が得られ る。タップ Pi , Pz , … , Pz は失々アンプ (30i), (30g),…,(30g) に接続され、これらアンプ(30j) (30g) , … , (30g) より待られる信号は、失々電界 効果形トランジスタ(以下 FET という) Ti , Ti, --- , Ta のドレイン・ソースを介して、 第 4 図に示 すように 512個の光弁 41 , 42 , … , 4312 よりな るラインライトペルナ如の光弁 4: 14:1…14 の信号電板に供給される。また、アンプ (30ː), (30g),…,(30g) より得られる信号は、夫々 PET To , Tio, … , Tio のドレイン-ソースを介して光 弁 40 , 410 , … , 410 の信号電極に供給され、以 下向様にアンプ (301) , (302) , … , (304) より得 られる信号は、順次ラインライトペルプの008個

イトベルブ似の光弁 ℓ_0 , ℓ_{10} , \cdots , ℓ_{16} の信号電 徳には、 FET T_0 , T_{10} , \cdots , T_{16} を失々介して映像信号 8v の各水平期間信号の 9 ち、 9v プルイルス $8P_1$ から $8P_2$ までの $\frac{1}{64}$ 水平期間に含まれる 8v のサンプル信号 8v , 81v , \cdots , 81v が供給され、以下同様にしてラインライトベルブ似の光弁 ℓ_{17} , ℓ_{18} , \cdots , ℓ_{812} の信号電極にはサンプル信号 817 , 81v , 81v が供給される。そして、ラインライトベルブ似の 512 個の光弁 ℓ_{11} , ℓ_{22} , \cdots ℓ_{412} は、失々信号 81v , 82v , 81v 、81v で駆動される。

制御回路部時をとのよりに構成するものによれば、 ラインライトペルプ (4) の各光弁 4: 、 42 、 … 、 43 12 の信号電極への信号を 8 個ずつ並列サンプリングするので、順次サンプリング方式に比ペサンプリング周波数を低くでき、 例えばシフトレジスタより構成されるサンプルペルス発生器 協のひフトレジスタ 段数を著しく低減でき、 部品点数及び 消費電力を大幅に少なくすることができる。 また、 タンプ P1 、 P2 、 … 、 P2 を利用してアジタル信号 (1,0)を順次供給し、 ラインライトペルプ (1,0)を

光弁 4: , 4: , … , 4:1: をアジタル信号で駆動することも容易に可能となる。

第1図に示すように構成された本例によれば、 個光ピームスプリッタより得られる 8 個光成分Le 及びP偏光成分しの双方ともラインライトペルナ 01の照明光として利用されるので、光源(1)からの 光の利用率が改善される。また、本例のように、 ラインライトペルプWを所定位置 P。より手前に配 するととにより、凝模比の低端に大きいラインラ イトペルプロの照明を8個光成分 L。及び L。*の共 働でカペーすることになり、原展明色を小さくで き、従つて偏光ピームスプリッタの等に寸法の小 ざなものを利用でき、安価に構成できる利益があ る。また、本例の場合、8個光成分 La 及び Lat 内屈折条件となるので、クサビ形レンズ凶。対の 設定により、所定位置 P。を縮小レンズ(11)(第6図 参照)の入射離中心に設定するととにより、フィ ールドレンス効果を持たせることができ有効である。 次に、第5図は本発明の他の実施例を示するの であり、第1図と対応する部分には同一符号を付

〔発男の効果〕

以上述べた本発明によれば、個光ピームスプリッタより得られる 8 個光成分 L。及び P 個光成分 L。 の双方ともライトペルプの照明光として利用されるので、光源の光の利用率が改善される。 従つて、 従来と同じ光源を用いるとすれば、スクリーン上 に一層高輝度の画像を得ることができる。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す構成図、第2 図は制御回路部の具体構成図、第3 図及び第4 図は夫々その説明のための図、第5 図は本発明の他の実施例を示す構成図、第6 図は従来例を示す構 し、その詳細説明は省略する。

第 5 図例にかいては、クサビ形レンズの及び切の手前に $\frac{1}{2}$ 光学位相板のが配され、個光ビームスプリック(7)を通過して得られる 8 個光成分 L_a 及び $\frac{1}{2}$ 光学位相板的で変換された 8 個光成分 L_a *は夫々との $\frac{1}{2}$ 光学位相板的によりその個光面が 45 ® 回転される。その他は、第 1 図例と同様に帶成される。

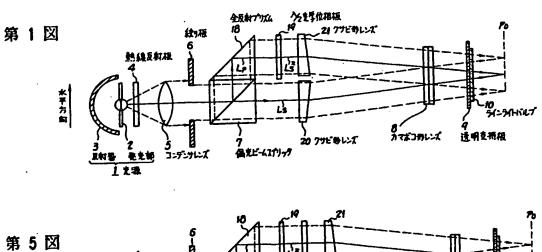
この第 5 図例のように 8 個光成分 La 及び La の 偏光面を 45° 図転させることにより、これらの個 光面がラインライトペルプ似の各光弁の印加電界 と 45° の角度をなすようになるので、ラインライ トペルプ似において最大個光感度を得ることができる。

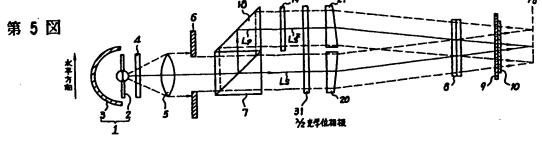
尚、上述実施例においては、ラインライトペルプロを光が通過する透過型のものを示したが、ラインライトペルプより光が反射される反射型のものにも同様に適用することができる。また、上述実施例においては、ラインライトペルプを用いしたものであるが、二次元のライトペルプを用いるものにも、同様に適用することができる。また

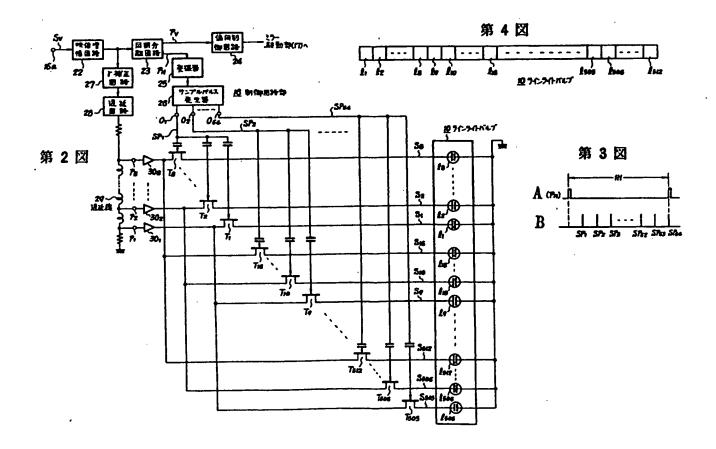
成図である。

(1) は光源、(7) は個光ピームスプリッタ、(8) はカマポコ形レンズ、(4) はラインライトペルア、6) は全反射プリズム、(4) 及び(3) は夫々之光学位相板、(4) 及び(3) は夫々クサビ形レンズである。

代理人 伊藤 貞 田 松 服 秀 塩







第 6 図

3 及計器

2 を比如

4 無線及知程

5 コンデンサレズ

6 致り程

7 偏先ビームスアリーク

8 かっした

7 偏先ビームスアリーク

8 かっした

7 偏先ビームスアリーク

8 かっした

15 偏独ビーム

7 インライトバルブロ

編本レズリー

7 の表に一ムスアリーク

8 かっした

7 の表に一ムスアリーク

9 かっした

7 の表に一人スアリーク

9 かっした

7 の表に一人ステーク

9 かっした

9

手統補正審

昭和5-8年1-4月11日

特許庁長官 志 質

学 段

5

1.事件の表示

昭和59年 特. 許 顧 第211843号

2.発明の名称

、投射型ディスプレイ装置

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号名 称 (2 1 8) ソニー 株式 会社 代表取締役 大質 典 雄

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 TBL 03-343-582180 (新宿ヒル)

氏 名 (3388) 弁理士 伊 藤 5.補正命令の日付 昭和 年 月



6.補正により増加する発明の数

7.補正の対象 明細書

明細書の発明の機細な説明の個及び 図面 一行 許 庁

8.補正の内容



(1) 明和容中、第2頁11頁、第4頁7行、8行、第5頁19行、第6頁3行、7行、8行、14行、第11頁10行、14行、第12頁4行、5行、8行、第13頁3行及び4行「S」とあるを「P」に夫夫打正する。

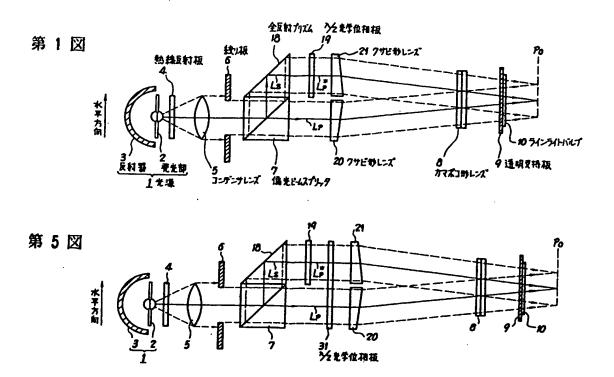
(2) 同、第2頁11行、第4頁7行、8行、第5頁 19行、第6頁7行、14行、第11頁10行、14行、 第12頁4行、8行及び第13頁5行「Ls」とあるを「Lp」に失々訂正する。

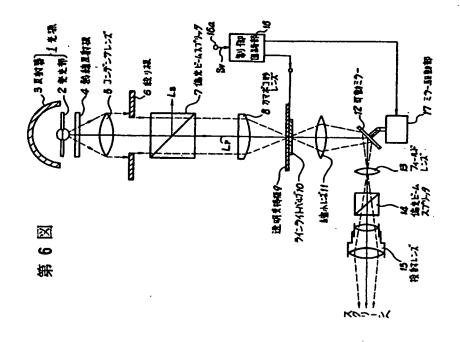
- (2) 同、第2頁20行「所定角度」の前に「映像信号に対応して」を加入する。
- (4) 同、第4頁9行、第5頁15行、17行、第6頁 2行、第13頁2行及び5行「P」とあるを「S」 に夫々訂正する。
- (5) 同、第4頁9行、第5頁17行、第6頁2行及 び第13頁2行「LP」とあるを「Ls」に夫々 訂正する。
- (6) 同、第4頁10行「反射され」とあるを「45° 反射され」に訂正する。
- m 同、第6頁3行、8行、14行、第11頁10行、

14行、第12頁 5 行及び 8 行「Ls*」とあるを「Lp*」に夫々訂正する。

(8) 図画中、第1図、第5図及び第6図を夫々別紙の通り打正する。

以上





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.